

# 次回(2022年) 東京展 小間位置確認書

## Confirmation on Booth Location

会期: 2022年1月19日[水]~21日[金]  
 Dates: January 19(Wed) - 21(Fri), 2022  
 会場: 東京ビッグサイト 東ホール  
 Venue: Tokyo Big Sight East Halls  
 主催: RX Japan(株) 旧社名: リード エグジビション ジャパン(株)  
 Organised by: RX Japan Ltd. Formerly Reed Exhibition Japan Ltd.

東 展示棟  
East Halls

第6回 ロボテックス ロボット 開発・活用 展  
6th RoboDEX Robot Development & Application EXPO

第6回 スマート工場 EXPO - IoT/AI/FAによる製造革新展 -  
6th Smart Factory Expo

新規開催!  
NEW!  
第1回 スマート物流 EXPO  
1st Smart Logistics Expo

# ネプコン ジャパン 2022 NEPCON JAPAN 2022

第23回 半導体・センサ パッケージング技術展  
23rd IC & SENSOR PACKAGING TECHNOLOGY EXPO

第23回 プリント配線板 EXPO  
23rd PRINTED CIRCUIT BOARDS EXPO

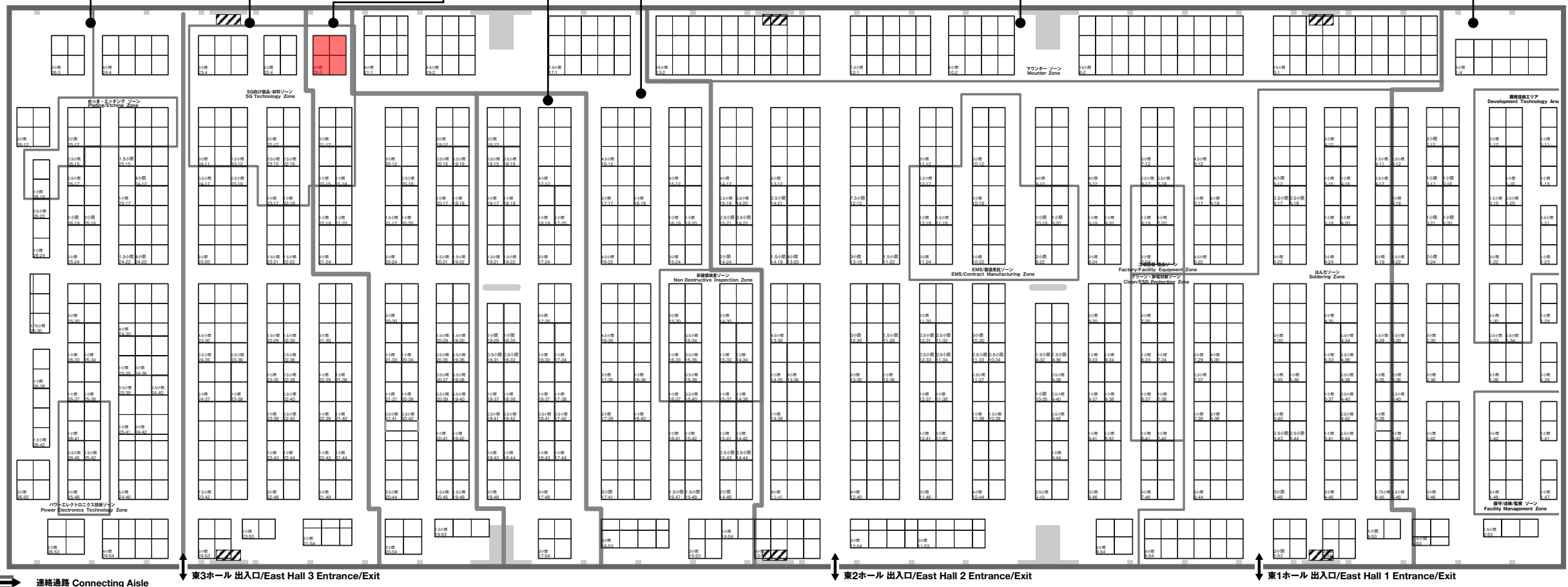
第23回 電子部品・材料 EXPO  
23rd ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO

第12回 微細加工 EXPO  
12th FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

第36回 エレクトロテスト ジャパン  
36th ELECTROTEST JAPAN

第36回 インターネプコン ジャパン / 36th INTERNEPCON JAPAN

第8回 ウェアラブル EXPO  
-WEARABLE DEVICE & TECHNOLOGY EXPO-  
8th WEARABLE EXPO  
-WEARABLE DEVICE & TECHNOLOGY EXPO-



# オートモーティブ ワールド 2022 AUTOMOTIVE WORLD 2022

第5回 自動運転 EXPO  
5th AUTONOMOUS DRIVING TECHNOLOGY EXPO

第10回 コネクティッド・カー EXPO  
10th CONNECTED CAR JAPAN

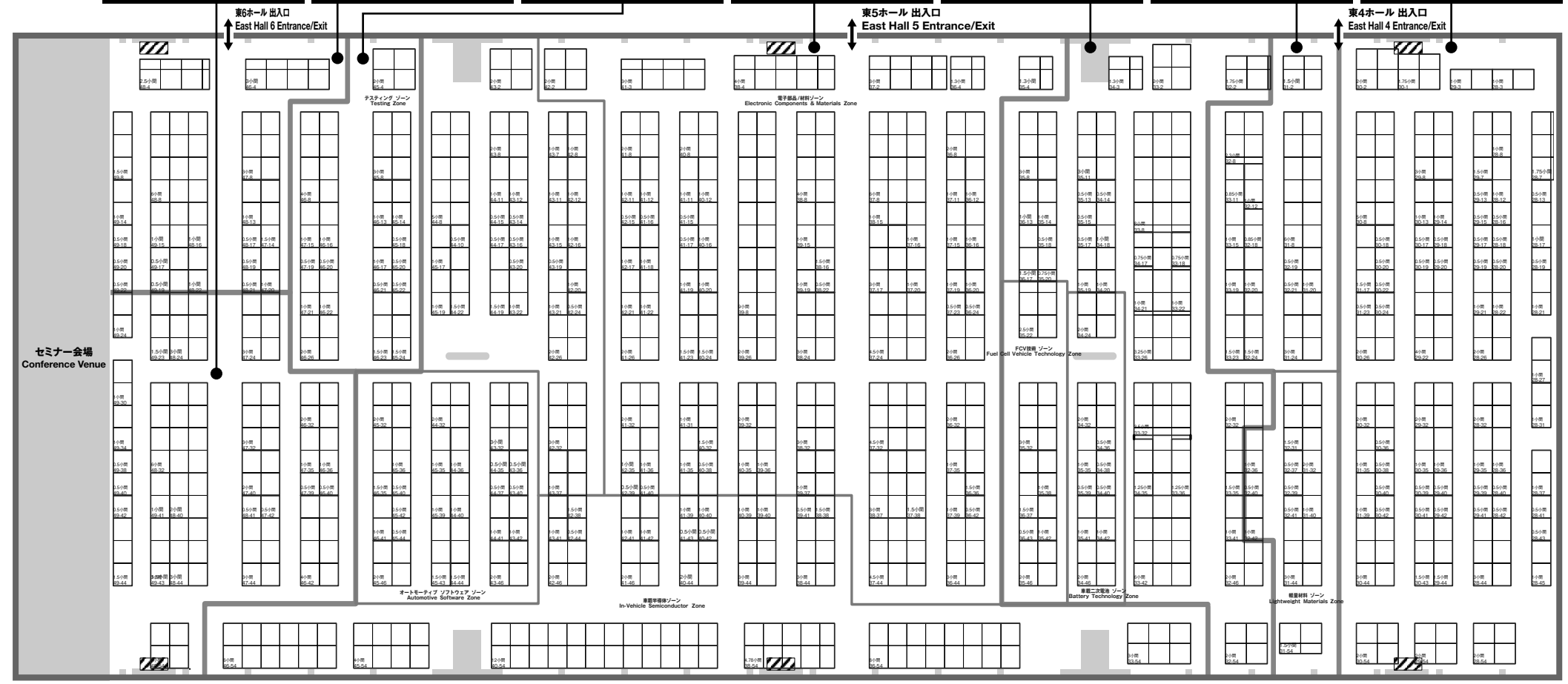
第2回 MaaS EXPO  
2nd MaaS EXPO

第14回 国際カーエレクトロニクス技術展  
14th INT'L AUTOMOTIVE ELECTRONICS TECHNOLOGY EXPO

第13回 EV・HV・FCV技術展  
13th EV, HV & FCV Technology Expo (EV JAPAN)

第12回 クルマの軽量化 技術展  
12th AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY EXPO

第8回 自動車部品&加工 EXPO  
8th AUTOMOTIVE COMPONENTS & PROCESSING TECHNOLOGY EXPO



## 小間位置確認欄

日付  
Date

貴社名  
Company

氏名  
Name

管理番号  
Administration Number

小間数  
Number of booth(s)

縦(Y) Size (Y) [ ]m  
横(X) Size (X) [ ]m

※ 1小間=16.2m<sup>2</sup>  
\*(1 booth: 16.2sqm)

事務局担当  
For Exhibition Management Use Only

※ 展示会場の境界に壁はありません。全体レイアウトは変更する可能性があります。There are no walls separating exhibitions. The layout and lines of exhibitions are subject to change.  
 ※ 主催者は様々な都合により、小間図面を変更し、小間を再割当する権利を有しています。よって、お申し込み済みの場合は変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。Show Management reserves the right, in the interests of optimum traffic control and effective exhibit exposure, to change the exhibit space plan and reassign exhibit spaces in relation thereto.  
 ※ 〇は会場のサインボードを表しています。〇〇はサインボードの位置を示しています。  
 ※ "小間" stands for booth(s).